

保護者様

令和4年2月10日

足立区立綾瀬小学校
校長 白田 治夫

作品展鑑賞の変更について

厳寒の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より、本校の教育活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。

この度、1月29日（土）に予定していました作品展が新型コロナウイルス感染症の影響で延期になり、2月19日（土）に変更になりましたこととお詫び申し上げます。

さて、作品展の鑑賞の仕方の変更についてお知らせいたします。新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みて、作品展の鑑賞等は保護者の方1名のみとさせていただきます。また、展示を図画工作・家庭科作品のみとし、できるだけ密を避けるように児童の出席番号で分けた時間の鑑賞になります。

つきましては下記の通り実施いたしますので、内容をご確認の上、ご参観ください。

○ 作品展鑑賞等について

（１）鑑賞スケジュール

	18日（金）	19日（土）
放課後	鑑賞時間 (16:00～16:50) 19日（土）10:00～15:50の指定した時間に鑑賞できない保護者の方のみを対象としています。 ※最終受付時刻 16:30	1～6年保護者鑑賞時間（出席番号） 1～6番 10:00～10:50 7～13番 11:00～11:50 14～19番 13:00～13:50 20～26番 14:00～14:50 27～33番 15:00～15:50 上記の時間で都合が悪い方 16:00～16:50 ※最終受付時刻 16:30

※できるだけ19日（土）のお子様のクラス毎の時間帯での鑑賞をお願いします。ご都合のつかない場合は18日（金）夕方に鑑賞が可能です。その場合は担任にご一報をお願いします。

※複数のお子様が本校に在籍されている場合は、いずれかのお子様が在籍する学年学級の時間帯での鑑賞をお願いします。

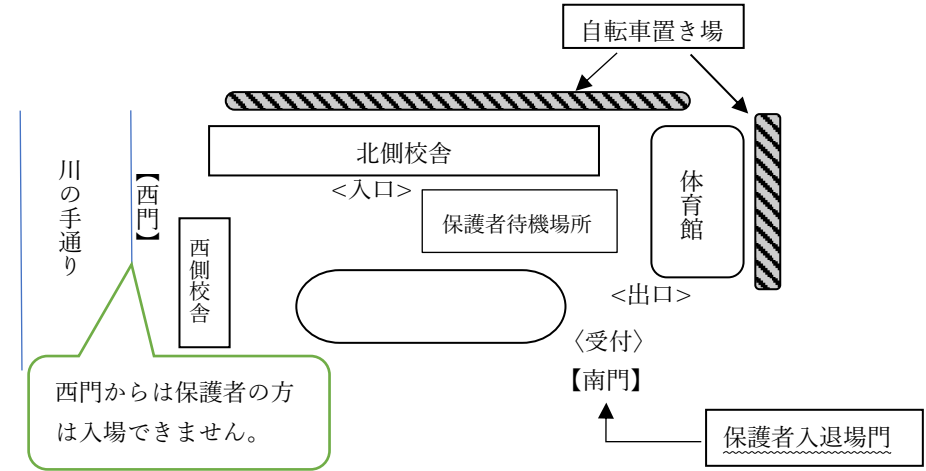
※受付時間は各時間の15分前から開始します。受付を終えて、校内でお待ちいただき、時間になりましたら、入場をお願いします。なお、最終受付時刻は16:30ですご注意ください。

（２）作品展鑑賞時のお願い

- ・マスクを着用し、ご家族以外の方との会話や、大きな声での私語はご遠慮ください。
- ・展示作品には触れないでください。
- ・写真撮影はお子様の作品のみとし、他の児童作品の撮影はご遠慮ください。

（３）保護者の方の来校について

- ・来校される際は、マスクを着用し、発熱していないことを確認してからお越しください。なお、受付でも全員に、非接触型体温計で体温を測定していただきますのでご協力ください。
- ・受付でアルコール消毒をお願いします。また、受付で受付カードを提出してください。
- ・名札（校内入室用吊り下げ名札）、内履き、下足用袋をご持参ください。
- ・校内では、配布されている名札（校内入室用吊り下げ名札）をご着用ください。
- ・自転車で来校される方は、体育館裏（東側と北側）の自主管理歩道に駐輪が可能です。
- ・入口、出口は南門です。西門からは入場できません。開門は鑑賞時刻開始の15分前です。
- ・感染予防のために、鑑賞は各ご家庭1名のみです。児童との鑑賞はご遠慮ください。
- ・雨天の場合は傘をお持ちいただいての参観となります。傘袋などのご用意をお願いします。
- ・受付時間前に来校された場合、下記の保護者待機場所でお待ちいただきます。密を避ける措置なので、ご協力をお願いします。



(4) 会場図及び展示場所

